

ANFÄNGERPRAKTIKUM DER FAKULTÄT FÜR PHYSIK,
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Beugung und Interferenz von Laserlicht

Praktikant: Felix Kurtz
Michael Lohmann
E-Mail: felix.kurtz@stud.uni-goettingen.de
m.lohmann@stud.uni-goettingen.de
Betreuer:
Versuchsdatum: 09.03.2015

Testat:

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
2.1	Laserprinzip	3
2.2	Beugung und Interferenz	3
2.2.1	Doppelspalt	4
2.2.2	Einzelspalt und Steg	4
2.2.3	Kreisblende	4
2.2.4	Mehrfachspalt	4
3	Durchführung	4
4	Auswertung	5
5	Diskussion	5
6	Anhang	5
	Literatur	5

1 Einleitung

In diesem Versuch sollen die Eigenschaften von Laserlicht für Beugung und Interferenz an verschiedenen Objekten genutzt werden. Da ein Laser auf stimulierter Emission von Photonen basiert, ist sein Licht nämlich sehr monochromatisch sowie zeitlich und räumlich kohärent. Als Lichtquelle wird diesmal ein Helium-Neon-Laser verwendet, der Intensitätsverlauf wird über eine mit einem Schrittmotor bewegbare Fotodiode elektronisch aufgenommen.

2 Theorie

2.1 Laserprinzip

Wie der Name LASER, *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, schon verrät, emittiert dieser Licht aufgrund Stimulierter Emission.

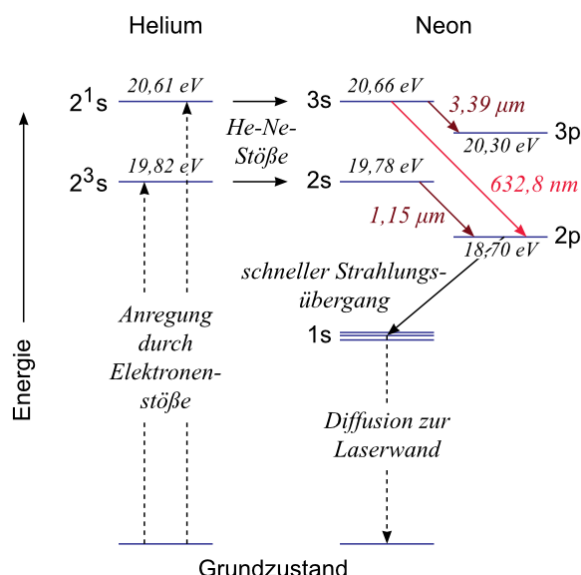


Abbildung 1: Niveauschema des Helium-Neon-Lasers. [LP2, Datum: 02.01.15]

2.2 Beugung und Interferenz

Das Fernfeld eines bestrahlten Objekts ergibt sich als Fouriertransformation des Feldes in der Objektebene. Dies erhält man aus der Fraunhofer-Näherung des Fresnel-Kirchhoffschen Beugungsintegrals

$$E(x', y', z) = B(x, y) \cdot \int E(x, y, 0) e^{-ik_x x} e^{-ik_y y} dx dy. \quad (1)$$

2.2.1 Doppelspalt

Für einen Doppelspalt mit einem Spaltabstand d und infinitesimaler Spaltbreite ergibt sich nach (1) dieser Intensitätsverlauf

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot \cos^2(\varepsilon). \quad (2)$$

Dabei ist $\varepsilon = \frac{\pi d \sin \alpha}{\lambda}$.

2.2.2 Einzelspalt und Steg

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot \text{sinc}^2(\varepsilon) \quad (3)$$

2.2.3 Kreisblende

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot \left(\frac{J_1(\varepsilon)}{\varepsilon} \right)^2 \quad (4)$$

2.2.4 Mehrfachspalt

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot \text{sinc}^2 \left(\frac{\pi \alpha D}{\lambda} \right) \cdot \left(\frac{\sin(N\varepsilon)}{\sin(\varepsilon)} \right)^2 \quad (5)$$

3 Durchführung

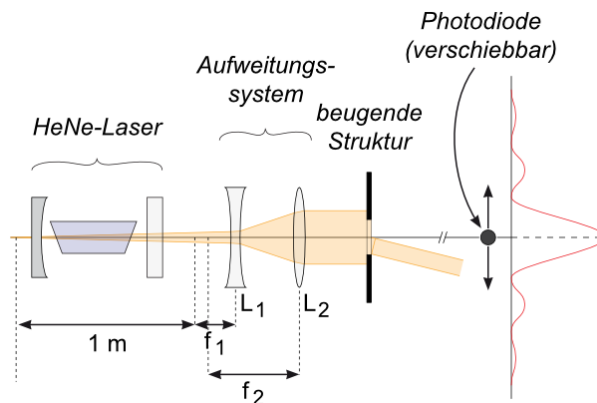


Abbildung 2: Aufbau. [LP2, Datum: 02.01.15]

Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen ist es immens wichtig, die Beugungsobjekte nur an der Fassung anzufassen. Genauso vorsichtig soll auch mit den Linsen umgegangen

werden.

Zuerst schaltet man den PC an und meldet sich unter dem Benutzer "laseröhne" Passwort an. Dann startet man das Programm *Lasersteuerung* auf dem Desktop. Der Motor der Fotodiode bewegt sich dann auf die Nullposition. Nun kann der Laser mittels Schiebeschalter auf der Rückseite angeschaltet werden.

Vor jeder Messung weitet man das Strahlenbündel mit Zerstreuungs- und Sammellinse auf, sodass das gesamte Objekt homogen, parallel und ausreichend breit beleuchtet wird. Außerdem überlegt man sich, welche Beugungsmuster zu erwarten sind.

Nun beginnt die Messung. Um eine möglichst parallele Bestrahlung zu ermöglichen, muss der Abstand zwischen Objekt und Laserdiode möglichst groß sein. Außerdem soll er gemessen werden. Zuerst stellt man im Programm ein, von wo bis wo die Diode den Verlauf aufnehmen soll (400 Schritte $\hat{=}$ 1 mm) und welcher Spannungsbereich erfasst werden soll. Dabei kann man je nach Intensität zwischen 0 – 1 V und 0 – 10 V wählen.

4 Auswertung

5 Diskussion

6 Anhang

Literatur

[LP2] *Lehrportal der Universität Göttingen.* <https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4346>.